

研究報告

2014/07/18(金) M1 厚田

先週の目標

実際の MEMS ミラーを用いたオペアンプの評価
キャリブレーションなど？

実施内容・報告

電子回路作成 7/17(月)13 : 00~17 : 00

前回, 作成・評価した回路に少し修正などを加え完全版にした. 現在は, 低速軸用に同じ回路を作成中.

来週の目標

実際の MEMS ミラーを用いたオペアンプの評価
キャリブレーションなど